

**ТЕХНОЛОГИЯ  
И  
КОНСТРУИРОВАНИЕ  
В  
ЭЛЕКТРОННОЙ  
АППАРАТУРЕ**

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ**

**2008 № 6 (78)**

**Год издания 32-й**

**СОДЕРЖАНИЕ**

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**

*К.т.н. В. М. Чмиль*

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ**

- К.т.н. Н. М. Вакив* (г. Львов)  
*Д.т.н. В. Н. Годованюк* (г. Черновцы)  
*К.т.н. А. А. Дашиковский* (г. Киев)  
*Н. В. Кончиц* (г. Киев)  
*Д.т.н. В. П. Малахов* (г. Одесса)  
*Д.ф.-м.н. В. Ф. Мачулин* (г. Киев)  
*В. А. Проценко* (г. Киев)  
*Е. А. Тихонова* (г. Одесса)

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

- Д.т.н. А. А. Ащеулов* (г. Черновцы)  
*Д.т.н. В. В. Баранов* (г. Минск)  
*К.т.н. Э. Н. Глушеченко*,  
зам. гл. редактора (г. Киев)  
*Д.т.н. В. В. Данилов* (г. Донецк)  
*Д.т.н. В. Т. Дейнега* (г. Одесса)  
*Д.ф.-м.н. В. А. Дроздов* (г. Одесса)  
*К.т.н. И. Н. Еримичай*,  
зам. гл. редактора (г. Одесса)  
*К.т.н. А. А. Ефименко*,  
ответственный секретарь (г. Одесса)  
*Д.т.н. С. Ю. Лузин* (г. С.-Петербург)  
*К.т.н. И. Л. Михеева* (г. Киев)  
*К.т.н. Ю. Е. Николаенко* (г. Киев)  
*Д.ф.-м.н. В. В. Новиков* (г. Одесса)  
*К.ф.-м.н. А. В. Рыбка* (г. Харьков)  
*К.т.н. В. В. Рюхтин* (г. Черновцы)  
*Д. ф.-м. н. М. И. Самойлович* (г. Москва)  
*Д.ф.-м.н. П. В. Серба* (г. Таганрог)  
*Д.х.н. В. Н. Томашук* (г. Киев)  
*Д.ф.-м.н. О. И. Шпотюк* (г. Львов)

**УЧРЕДИТЕЛИ**

- Министерство промышленной политики  
Украины  
Институт физики полупроводников  
им. В. Е. Лашкарёва  
Научно-производственное  
предприятие «Сатурн»  
Одесский национальный  
политехнический университет  
Издательство "Политехпериодика"

Одобрено к печати Ученым советом ОНПУ  
(Протокол № 2 от 25.10.08)

**Новые компоненты для электронной аппаратуры**

Термоэлектрические преобразователи электрических и оптических сигналов — новый класс термоэлектрических устройств. *Шер Э. М.*

3

**Электронные средства: исследования, разработки**

Программа анализа перекрестных помех в цепях печатных плат. *Сиротко В. К.*

11

Интегральный оптоэлектронный коммутатор на ДМОП-транзисторах. *Политанский Л. Ф., Лесинский В. В.*

23

**Системы передачи и обработки сигналов**

Система передачи цифровой информации на основе многоуровневых сигналов с компактным спектром. *Сукачев Э. А., Шкулина П. А.*

28

**Энергетическая электроника**

Гетероструктуры на основе GaAs с квантовыми точками InAs для фотоэлектрических преобразователей. *Марончук И. Е., Дображанский Ю. А.*

32

**Функциональная микро- и наноэлектроника**

Симметричный двухкоординатный фотодиод. *Добровольский Ю. Г., Рюхтин В. В., Фединчук И. И., Юрьев В. Г.*

35

Исследование термометрических характеристик GaP-диодов  $p^+$ -типа. *Краснов В. А., Шварц Ю. М., Шварц М. М., Конко Д. П., Ерохин С. Ю., Фонкич А. М., Шутов С. В., Сылко Н. И.*

38

**Технологические процессы и оборудование**

Предэпитаксиальная обработка подложек GaSb для жидкофазного выращивания гомоэпитаксиальных слоев. *Андронова Е. В., Курак В. В.*

41

Источник магнитных полей сложной энергочастотной и поляризационной структуры. *Житник Н. Е., Плаксин С. В., Погорелая Л. М., Соколовский И. И., Яшин А. А.*

44

Получение эффективных катодолюминесцентных структур на базе пленочной технологии. *Коваленко Л. Ф., Севастьянов В. В., Хомченко В. С., Цыркунов Ю. А.*

48

**Материалы электроники**

Температурные и концентрационные зависимости подвижности носителей заряда в твердых растворах  $(\text{PbS})_{1-x}(\text{Sm}_2\text{S}_3)_x$ . *Гасанов Г. А., Мургузов М. И.*

50

Электропроводящие тонкие пленки для BaCuTeF прозрачных контактов в полупроводниковой электронике. *Готра З. Ю., Тейт Дж., Кикинеши Р., Закутаев А. А., Ракобовчук Л. М.*

54

Радиационная модификация структурной сетки халькогенидного стекла. *Кавецкий Т. С., Шпотюк О. И., Литовченко П. Г., Цмоць В. М.*

58

**Метрология. Стандартизация**

Расчет характеристик рентгеновского излучения. *Душкин С. А., Курцов А. М., Одинец В. А., Оробинский А. Н.*

60

**Библиография**

Новые книги 10, 27, 31, 43

Выставки. Конференции 2-я, 3-я, 4-я стр. обл.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ

# 2008 № 6 (78)

Рік видання 32-й

ТЕХНОЛОГІЯ

ТА

КОНСТРУЮВАННЯ

В

ЕЛЕКТРОННІЙ

АПАРАТУРІ

(російською мовою)

## ЗМІСТ

### Нові компоненти для електронної апаратури

Термоелектричні перетворювачі електричних та оптических сигналів — новий клас термоелектричних пристрій. *Шер Е. М.* (3)

### Електронні засоби: дослідження, розробки

Програма аналізу перехресних перешкод у колах друкованих плат. *Сиротко В. К.* (11)

Інтегральний оптоелектронний комутатор на ДМОН-транзисторах. *Політанський Л. Ф., Лесинський В. В.* (23)

### Системи передавання та обробки сигналів

Система передачі цифрової інформації на основі багаторівневих сигналів з компактним спектром. *Сукачов Е. О., Шкуліна П. А.* (28)

### Енергетична електроніка

Гетероструктури на основі GaAs з квантовими точками InAs для фотоелектричних перетворювачів. *Марончук І. Є., Доброжанський Ю. О.* (32)

### Функціональна мікро- та наноелектроніка

Симетричний двокоординатний фотодіод. *Добровольський Ю. Г., Рюхтін В. В., Федінчук І. І., Юр'єв В. Г.* (35)

Дослідження термометричних характеристик GaP-діодів  $p^+-n$ -типу. *Краснов В. О., Шварц Ю. М., Шварц М. М., Конко Д. П., Срохін С. Ю., Фонкіч А. М., Шутов С. В., Синко М. І.* (38)

### Технологічні процеси та обладнання

Передепітаксійна обробка підкладок GaSb для рідкофазного вирощування гомоепітаксійних шарів. *Андронова О. В., Курак В. В.* (41)

Джерело магнітних полів складної енергочастотної та поляризаційної структури. *Житник М. Є., Плаксін С. В., Погорела Л. М., Соколовський І. І., Яшин О. А.* (44)

Отримання ефективних катодолюмінесцентних структур на базі плівкової технології. *Коваленко Л. Ф., Севаст'янов В. В., Хомченко В. С., Циркунов Ю. А.* (48)

### Матеріали електроніки

Температурні та концентраційні залежності рухливості носіїв заряду у твердих розчинах  $(\text{PbS})_{1-x}(\text{Sm}_2\text{S}_3)_x$ . *Гасанов Г. А., Мургузов М. І.* (50)

Електропровідні тонкі плівки для BaCuTeF прозорих контактів у напівпровідниковій електроніці. *Готра З. Ю., Тейт Дж., Кікінеші Р., Закутаєв А. А., Ракобовчук Л. М.* (54)

Радіаційна модифікація структурної сітки халькогенідного скла. *Кавецький Т. С., Шпотюк О. Й., Литовченко П. Г., Цмоц В. М.* (58)

### Метрологія. Стандартизація

Розрахунок характеристик рентгенівського випромінення. *Душкін С. О., Курів О. М., Одінєць В. О., Оробінський А. М.* (60)

## CONTENT

### New components for the electronic equipment

Thermoelectric converters of electrical and optical signals — a new class of thermoelectric devices. *Sher E. M.* (3)

### Electronic means: investigations, development

The program of the crosstalk analysis in circuits PCB. *Sirotnko V. K.* (11)

Integral optoelectronic switch based on DMOS-transistors. *Politanskyy L. F., Lesinskyy V. V.* (23)

### Systems of transfer and processing of a signals

The system of transmission of digital information by using of multilevel signals with a compact spectrum. *Sukachov E. A., Shkulipa P. A.* (28)

### Power electronics

Heterostructures on the basis of GaAs with quantum points of InAs for photo-electric transformers. *Maronchuk I. E., Dobrojanskii Yu. A.* (32)

### Functional micro- and nanoelectronics

The symmetric two-coordinate photodiode. *Dobrovolskii Yu. G., Ryuhtin V. V., Fedinchuk I. I., Yur'ev V. G.* (35)

Investigation of thermometrical characteristics of  $p^+-n$ -GaP diodes. *Krasnov V. A., Shwarts Yu. M., Shwarts M. M., Kopko D. P., Erohin S. Yu., Fonkich A. M., Shutov S. V., Sypko N. I.* (38)

### Technological processes and equipment

Preepitaxial substrate treatment of GaSb for liquid phase technology homoepitaxial growth. *Andronova O. V., Kurak V. V.* (41)

Methodology and design synthesis of source of the magnetic fields with complicated energy-frequency and polarization structure. *Zhitnik N. E., Plaksin S. V., Pogorelaya L. M., Sokolovskyi I. I., Yashin A. A.* (44)

Creation of the cathodoluminescence structures based on thin film technology. *Kovalenko L. F., Sevastjanov V. V., Khomchenko V. S., Tzyrkunov Yu. A.* (48)

### Materials of electronics

Temperature and concentration dependencies of mobility of charge carriers in solid solutions  $(\text{PbS})_{1-x}(\text{Sm}_2\text{S}_3)_x$ . *Hasanov G. A., Murguzov M. I.* (50)

Conductive BaCuTeF thin films for transparent contacts for semiconductor electronics. *Hotra Z. Y., Tate J., Kykyneshi R., Zakutayev A. A., Rakobovchuk L. M.* (54)

Radiation modification of chalcogenide glass structural network. *Kavetskyi T. S., Shpotyuk O. I., Litovchenko P. G., Tsmots V. M.* (58)

### Metrology. Standardization

The calculation of features of X-ray radiation. *Dushkin S. A., Kurov A. M., Odinets V. A., Orobinskyi A. N.* (60)